EXHAUST GAS PURIFYING DEVICE

Patent Number:

JP5302507

Publication date:

1993-11-16

Inventor(s):

KONDO TOSHIHARU; others: 03

Applicant(s):

NIPPONDENSO CO LTD

Requested Patent:

☐ JP5302507

Application Number: JP19920106864 19920424

Priority Number(s):

IPC Classification:

F01N3/02

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To provide an exhaust purifying device which can surely reduce damage during regeneration of a ceramic filter for trapping Diesel particulate.

CONSTITUTION: Occurrence of cracking or melting in a ceramic filter 1 depends upon a temperature of the filter. The temperature of the filter depends upon a quantity of particulate trapped in the filter 1, and the maximum volume of trapped particulate of the filter greatly depends upon the shape of the filter 1. The maximum quantity the filer 1 can attain, is set to be less than a trapped quantity which is obtained when the highest temperature the filter 1 can attain during regeneration thereof becomes equal to a temperature at which the filter 1 is damaged, and accordingly, the trapped quantity of particulate exceeds an allowable range during the regeneration so as to prevent the maximum temperature of the filter during the regeneration from increasing up to a filter damaging temperature, thereby it is possible to prevent damage to the filter 1.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-302507

(43)公開日 平成5年(1993)11月16日

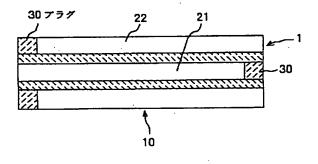
(51)Int.Cl. ⁵ F 0 1 N 3/02	総別記号 3 4 1 L 3 0 1 C M 3 4 1 T	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
	А		審査請求 未請求	R 請求項の数 1(全 7 頁) 最終頁に続く
(21)出顯番号	特願平4-106864		(71)出願人	000004260 日本電装株式会社
(22)出願日	平成 4 年(1992) 4 月	324 ⊞	(72)発明者	愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 近藤 寿治 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電 装株式会社内
			(72)発明者	影山 照高 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電 装株式会社内
			(72)発明者	伊藤 啓司 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電 装株式会社内
	·		(74)代理人	弁理士 大川 宏 最終頁に続く

(54) 【発明の名称 】 排気ガス浄化装置

(57)【要約】

【目的】ディーゼルバティキュレートを捕集するセラミックフィルタの再生時破損の確実な低減が可能な排気ガス浄化装置を提供する。

【構成】セラミックフィルタ1におけるクラック発生や 溶損は再生時におけるフィルタ温度に依存する。フィルタ温度はフィルタ1に捕集されたパティキュレート捕集 量に依存するので、フィルタ1の最大パティキュレート 捕集量はフィルタ1の形状に強く依存する。この発明では、フィルタ1が最大収集可能な最大パティキュレート 捕集量を、その再生時に到達可能なフィルタ最高温度がフィルタ破損温度となる捕集量より少なくなるように ひて、再生に際しパティキュレート捕集量が許容範囲を超過して、再生時のフィルタ最高温度がフィルタ破損温度 以上となることを回避し、フィルタ破損を物理的に防止する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】一端封止の通気孔及び該通気孔に通気可能 に隣接する他端封止の通気孔がそれぞれ軸方向に多数形成され、ディーゼル機関の排気ガス経路中に配設される ハニカム状のセラミックフィルタと、前記セラミックフィルタに近接して前記排気ガス経路中に配設されるフィルタ加熱手段とを備える排気ガス浄化装置において、前記セラミックフィルタは、再生時のフィルタ最高温度 がフィルタ破損温度を下回る最大パティキュレート捕集能力を有することを特徴とする排気ガス浄化装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ディーゼル機関の排気中に含まれる微粒子成分 (パティキュレート)を捕集し、再生する排気ガス浄化装置に関する。

[0002]

【従来の技術】実開平2-153216号公報は、ディーゼル機関より排出されるパテイキュレートを捕集したセラミック製ハニカムフィルタを再生するために、フィルタの上流側に軽油パーナの如きフィルタ加熱手段を装 20 備させたものを開示する。また、他のフィルタ加熱手段としてフィルタの外周面に電熱ヒータを配設することも提案されている。しかし上記した従来のフィルタの再生において、フィルタ温度が上昇し過ぎてクラックや溶損などフィルタの破損が生じる場合があり、この問題を改善するために上記公報はフィルタの外周面から内部に向けて形成された空気流入孔からフィルタ内部に適当な量の冷却空気を注入してフィルタ温度の過昇を抑制することを提案する。

【0003】その他、パティキュレート捕集量を推定 し、推定値が所定の最大値を超える前に再生を開始させ てフィルタの最高温度を一定許容範囲に保つという提案 も知られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記した公報のフィルタ温度過昇抑制方式によれば、再生時に熱量損失が生じること、構造が複雑であること、パティキュレート捕集量が増大した場合には依然としてフィルタの破損が生じる欠点があり、また、フィルタ圧損などによりパティキュレート捕集量を推定する案においてはセ 40ンサの検出エラーや推定ミスにより同様にフィルタ破損の可能性が生じる。

【0005】本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、ディーゼルパティキュレートを捕集するセラミックフィルタの再生時破損の確実な低減が可能な排気ガス浄化装置を提供することをその目的としている。

[0006]

[課題を解決するための手段]本発明の排気ガス浄化装置は、一端封止の通気孔及び該通気孔に通気可能に隣接する他端封止の通気孔がそれぞれ軸方向に多数形成さ

れ、ディーゼル機関の排気ガス経路中に配設されるハニカム状のセラミックフィルタと、前記セラミックフィルタに近接して前記排気ガス経路中に配設されるフィルタ mt エロトを使える状気がある。 前記れ

加熱手段とを備える排気ガス浄化装置において、前記セラミックフィルタは、再生時のフィルタ最高温度がフィルタ破損温度を下回る最大パティキュレート捕集能力を有することを特徴としている。

[0007]

【作用】セラミックフィルタ(以下、単にフィルタともいう)の再生に際し、フィルタ加熱手段によりフィルタを加熱し、主として炭素成分からなるパティキュレート捕集量を燃焼(酸化)させて除去する。セラミックフィルタにおけるクラック発生や溶損は再生時におけるフィルタ温度に依存する。フィルタ温度はフィルタに捕集されたパティキュレート捕集量に依存する。フィルタが収集可能な最大のパティキュレート捕集量である最大パティキュレート捕集量はフィルタのセル寸法、セル数、形状に強く依存する。

【0008】そこでこの発明では、フィルタの最大パティキュレート捕集量を、その再生時に到達可能なフィルタ最高温度がフィルタ破損温度となる捕集量より少なくなるようにしている。このようにすることにより、再生に際しパティキュレート捕集量が許容範囲を超過して、再生時のフィルタ最高温度がフィルタ破損温度以上となることが回避される。

【0009】なお、再生時におけるフィルタ最高温度は、パティキュレート捕集量とともにパティキュレート燃焼速度にも依存し、燃焼速度が早いほどパティキュレート燃焼温度及びフィルタ温度は上昇する。けれども、実際の排気ガス浄化装置では、フィルタ加熱手段の発生熱量、フィルタ形状、気流の温度や流速などの定格範囲が規定されているので、任意のパティキュレート捕集量における燃焼速度(再生速度)が規定され、その結果として排気ガス浄化装置の定格条件における再生では、パティキュレート捕集量が決まればフィルタ最高温度は決定される。

[0010]

【発明の効果】以上説明したように本発明の排気ガス浄化装置では、フィルタの最大パティキュレート捕集量を、その再生時に到達可能なフィルタ最高温度がフィルタ破損温度となる捕集量より少なくなるようにしているので、再生に際しパティキュレート捕集量が許容範囲を超過して、再生時のフィルタ最高温度がフィルタ破損温度以上となることを回避でき、その結果としてフィルタの破損を低減することができる。

【0011】また、再生条件が何らかの理由で定格から、フィルタの放熱性の低下、ヒータの加熱量の増加、バティキュレート燃焼速度の増加の方向へはずれた場合でも、フィルタのパティキュレート捕集量自体が規制さい。 れているので、従来よりもフィルタ破損の確率が低下す

2

る。 [0012]

【実施例】本発明の排気ガス浄化装置の一実施例を図1 に示す。この装置は、ディーゼル機関の上流側排気管8 aと下流側排気管8bとの間に介装される両端開口円筒 状のステンレス容器5と、容器5の内部に配設された略 円柱形状のセラミックフィルタ(以下、フィルタとい う) 1と、セラミックフィルタ1の外周に囲設された外 周ヒータ(本発明でいうフィルタ加熱手段)7と、セラ ミックフィルタ1の下流側の端面に近接して配設された 10 端面ヒータ(本発明でいうフィルタ加熱手段)6と、こ れらヒータ6、7への通電を制御する通電制御部9とか らなる。

【0013】フィルタ1はコージェライトを素材とする 公知のセラミックフィルタであり、容器5と外周ヒータ との間にはセラミック系繊維をシート状に固めた緩衝材 4が配設されている。フィルタ1には、上流側排気管8 a側から下流側排気管8b側へ多数の通気孔(以下、セ ルという) 2が貫設されており、各セル2を隔てる隔壁 の多数の微小孔により隣接セル間は通気可能となってい 20 る。また、約半数のセル2の上流端部はプラグ3により 封栓され、上流端部が封栓されたセル2に隣接するセル 2の下流端部はプラグ3により封栓されている。

【0014】ヒータ6、7は、カンタル又はニクロム材 等でできた電熱材を素材としており、ヒータ6、7の断 面形状は円形の他、角形としてもよく、波状に配設で き、ヒータ7はコイル状とすることもできる。通電制御 部9は、図2に示すように、マイコン91と、このマイ コン91により通電制御されるパワートランジスタ92 ~98とからなり、トランジスタ92、93の各コレク タはヒータ6、7の各一端に個別に接続され、ヒータ 6、7の各他端はバッテリ(図示せず)から給電されて いる。

【0015】また、トランジスタ94、95及び96、 97はそれぞれCMOSパワーインバータA、Bを構成 しており、両インバータA、Bの出力接点間には後述の 切替バルブ駆動用のモータM1、M2がそれぞれ接続さ れている。トランジスタ98のコレクタはエアーポンプ 駆動用のモータM3の一端に接続され、モータM3の他 端はバッテリ (図示せず) から給電されている。

【0016】図2の通電制御部9の回路動作を説明すれ ば、トランジスタ92、93、98の各オンによりヒー タ6、7、モータM3が個別にオンオフされ、CMOS パワーインバータAにハイレベルのゲート電圧を印加 し、CMOSパワーインバータBにローレベルのゲート 電圧を印加するとモータM1、M2は正転し、CMOS パワーインパータAにローレベルのゲート電圧を印加 し、CMOSパワーインバータBにハイレベルのゲート 電圧を印加するとモータM1、M2は逆転する。

捕集動作を図3により説明する。不図示のエンジンから 出た排気ガスは上流側排気管8aを通じてフィルタ1の 図中左側より導入され、上流側開口のセル2から隔壁を 透過して下流側開口のセル2に達する。との時、排気ガ ス中に含まれるパティキュレートは隔壁を透過できずに 上流側開口のセル2内に堆積する。一方、パティキュレ ートを除去された排気ガスは下流側排気管8b及びマフ ラーを通じて大気に放出される。

【0018】なお排気経路には、フィルタ1をバイパス するバイパス管8c、8dが設けられており、パティキ ュレート捕集時には、バイパス管8cの下流端及びバイ パス管8 d の上流端で切替バルブを閉鎖して、排気ガス がフィルタ1を通過するようにしている。その後、一定 時間走行してフィルタ1にパテイキュレートが堆積する. と、フィルタ前後の圧力損失が増大し、エンジンの出力 低下、燃費の悪化となるので、パテイキュレートを燃焼 させフィルタ1の再生を行う。

【0019】次にこのフィルタ1の再生動作を説明す る。まず、エンジン稼働中かどうかをエンジンコントロ ールユニット(ECU)からの信号に基づいて判断し、 稼働中でなければ待機し稼働中ならエンジン稼働累積時 間としてエンジン積算回転数をカウントし、このエンジ ン積算回転数が所定量のパティキュレートが堆積したと 見なすことができる所定値に達したかどうかを判別し、 達したたなら再生必要と判断して、両切替バルブ駆動用 のモータM1、M2 (図2参照)を正転させて、両切替 バルブをフィルタ1遮断側に倒し、エアポンプ(図2参 照) 駆動用のモータM3を駆動して新鮮空気をフィルタ 1に供給し、フィルタ1から出たガスを下流側の排気管 8 b に排気する。なお、新鮮空気の代わりにエンジン排 気ガスを導入してもよい。

【0020】この状態でヒータ6、7に所定のモードで 通電してフィルタを加熱し、堆積パティキュレートを燃 焼させてフィルタ1を再生し、再生終了後、エアポンプ を停止し、モータM1、M2を所定時間逆転させて両切 替ダンパを元の位置(図3参照)に復帰させ、マイコン 91 に内蔵のエンジン稼働時間累積カウンタを0 にリセ ットして、再生動作を完了する。なお、上記積算回転数 と併せて、フィルタ1の両端の圧力差を検出して再生時 期を決定してもよい。

【0021】次に、本実施例の要部であるフィルタ形状 の決定のために、以下の予備実験を行った。まず、次の 形状のフィルタ10を準備した。このフィルタ10は、 図5及び図6に示すように、直径140mm、長さ13 0mm (体積2000cc、以下、容積2リットルと称 する)の円柱形状を有し、上流側のセル(本発明でいう 通気孔) 21と、下流側のセル(本発明でいう通気孔) 22が互いに隣接して軸方向に形成されている。 すなわ ち、各セル21は市松模様に配置され、各セル22は市 【0017】次に、このフィルタ1のパティキュレート 50 松模様に配置され、セル21は隣接する4個のセル22

40

5

の中間点に形成されている。 関接するセル21、22の ピッチは2.05mmに設定され、セル21、22の軸 直方向の断面は一辺が1.6mmの正方形となってい る。セル数は150セル/平方インチである。

【0022】上記した排気ガス浄化装置に装着し、車両用ディーゼル機関(2200cc)に取りつけた場合におけるフィルタ10の最大パティキュレート捕集量は64g(32g/リットル)であった。このフィルタ10で捕集したパティキュレート捕集量を種々変えた場合における再生時のフィルタ最高温度を測定した。その結果10を図7に示す。

【0023】なお、測温は図8に示すフィルタ各部に熱電対を入れて測定し、その中の最高温度を取った。図8において①、②、⑦は前端面から15mmの位置、②、⑤、③は前端面から65mmの位置、③、⑥、⑨は前端面から110mmの位置とした。再生条件は以下の通りである。通電バターンは図9の通りである。二次空気流量は46リットル/min(0.05m/s)とした。再生直前のフィルタ1の温度は摂氏30度とした。図7からわかるように、バティキュレート捕集量とフィルタ最高温度とは直線関係を有することがわかる。

【0024】 ここで、フィルタ最高温度が摂氏1000度(本発明でいうフィルタ破損温度)を超えるとコージェライトを素材とするセラミックフィルタではクラックや溶損が発生することが知られているので、フィルタ最高温度がこのフィルタ破損温度である摂氏1000度を超えないようにする必要がある。また、再生時のフィルタ最高温度が摂氏700度を下回ると、燃焼反応の進行が遅く、一定時間(例えば0.5時間)内における再生率が悪化するので、再生時のフィルタ最高温度が摂氏700度以上とすることが好ましい。例えば、摂氏700度での上記再生条件ではバティキュレート捕集量5g/リットルにおける再生率(再生重量/再生直前のバティキュレート捕集量)は約95%であった。

【0025】とのことから、フィルタ最高温度を決定する最重要ファクターであるパティキュレート捕集量を、再生時のフィルタ最高温度が摂氏700~1000度の範囲となるようにフィルタの形状を決定すれば、パティキュレート捕集量が大きく成りすぎてフィルタが破損するのを回避でき、かつ良好な再生を行えることがわか

 $\{0026\}$ 理論的にはある再生途中時点におけるフィルタ10の温度 Tは、再生開始時点からのその時点までのヒータ加熱量をQh、再生開始時点からのその時点までのパティキュレート発熱量をQp、再生開始時点からのその時点までのフィルタ放熱量をQc、フィルタ10の比熱をk、フィルタの質量をmとすれば、おおざっぱに言えば、 $\Delta Q = Q$ h +Qp-Qc、 $T = \Delta Q$ / $(k \times m)$ となる。ただし、フィルタ各部では条件は異なるの

で、上記温度計算はフィルタの小部分毎に計算する必要がある。また、フィルタの外周面からその部分までの距離、熱伝導率なども考慮する必要があり、このような計算は極めて面倒であるので実験で求めるのが簡単である。

【0027】例えば図7から、図5及び図6に示すフィルタ形状を採用すると上記再生条件では、最大パティキュレート捕集量を5~10g/リットルとなるように形状を設計すれば、フィルタ最高温度を摂氏700~100度の範囲とできることがわかる。更に、再生効率(再生の安定性)などの点、及び、最大パティキュレート捕集量を小さくすると再生インターバルが増加する点から、再生時のフィルタ最高温度は許容範囲(コージェライト製のハニカムフィルタでは摂氏1000)内でなるべく高い側、言い換えれば最大パティキュレート捕集量は許容範囲(10g/リットル)内でなるべく多い側が望ましいことがわかる。

【0028】上記した観点から、実際に各種形状のフィルタを作製し、試験した。その結果を以下に説明する。図10にフィルタ1の一試作例を示す。このフィルタ1は、図5及び図6に示すフィルタ10において、上流側のセル21の断面積だけを縮小したものであって、セル21の軸直方向の断面は一辺が0.8mmの正方形となっている。このフィルタ1の上記運転条件における最大パティキュレート捕集量は8.0g/リットルであった。なお、この最大パティキュレート捕集量はエンジンの排気圧力でフィルタの補集セル内いっぱいに入り得るパティキュレート捕集量をいうものとする。

【0029】次に、このフィルタ1を上記再生条件で再 生し、上記測定条件で温度測定した。フィルタ最髙温度 は、摂氏900度であり、当然、フィルタ破損は生じな かった。再生率(再生重量/再生直前のパティキュレー ト捕集量)は約100%であった。上記の結果から、何 らかの制御エラー(例えば、通電制御部9におけるエン ジン累積稼働時間の推定エラー)により稼働累積時間が 長くなった場合でも、このフィルタ1には最大パティキ **ュレート捕集量以上にパティキュレートが捕集されるこ** とがなく、その結果としてフィルタ最高温度がフィルタ 破損温度を超過してフィルタの破損を招くことが無い。 【0030】もちろん、再生時のフィルタ最高温度は、 排気ガス浄化装置の通常の再生条件により規定される値 であり、また、フィルタ破損温度もフィルタの材質や形 状により変動することは当然である。ちなみに、セル2 1の軸直方向の正方形断面の一辺の長さを変更した場合 の最大パティキュレート捕集量とフィルタ最高温度の変 化を表1に示す。再生条件は上記と同じである。

[0031]

【第1表】

最高温度	
30 C	

一辺の長さ	最大パティキュレート捕集量	フィルタ最高温度
0. 9	20g (10g/l)	1000℃
0.8	16g (8g/l)	900℃
0.6	10g (5g/1)	700℃

上記第1表から、セル21の正方形断面の一辺は0.6 10*【図2】図1の装置の通電制御部の電気回路図、 ~0. 9mmとすれば、フィルタ最高温度を摂氏700 ~1000度とできることがわかる。

【0032】以上説明した各試作例のフィルタ1は従来 のものに比べて透過面積が小さいので、これらフィルタ 1を必要に応じて複数個配設し、順番に再生することが 好ましい。上記実施例では、セル21の軸直方向断面積 の変更により最大パティキュレート捕集量を規制した が、他の形状変更(補集セル数の減少)により最大パテ ィキュレート捕集量を規制できることは当然であり、ま た、最大パティキュレート捕集量を10g/リットル以 20 上とし、その代わりに燃焼速度を緩やかにして累積放熱 量を増加し、フィルタ最高温度の過昇を抑制できること も当然である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の排気ガス浄化装置の一実施例を示す模 式断面図、

【図3】図1の装置の捕集動作を示す模式断面図、

【図4】図1の装置の再生動作を示す模式断面図、

【図5】参考とした用いたフィルタの斜視図、

【図6】図5のフィルタの部分拡大断面図、

【図7】図5のフィルタの再生時における捕集量とフィ ルタ最高温度との関係を示す特性図、

【図8】図5のフィルタの測温部位を示す説明図、

【図9】図5のフィルタの再生時における通電パターン を示すタイミングチャート、

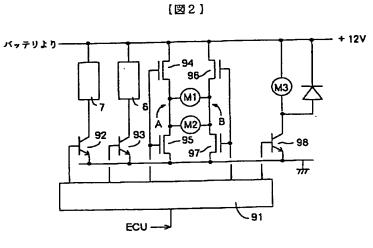
【図10】試作例1におけるフィルタの部分拡大断面

【符号の説明】

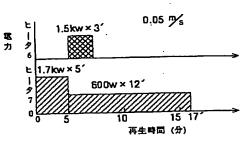
1はフィルタ、2はセル(通気孔)、6は端面ヒータ (フィルタ加熱手段)、7は外周ヒータ(フィルタ加熱 手段)、9は通電制御部、21、22はセル。

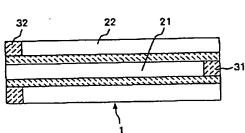
【図5】 [図1] 6端面と一夕 8b排気管 **₫ 140** -10 130 **キラミックフィルタ** 5 容器 9 通電制御部

[図8] [図6] 外周ヒータ 30 アラグ (別温点) 外間セル 中間セル 再生ガス 中心セル 蟷面ヒータ 10

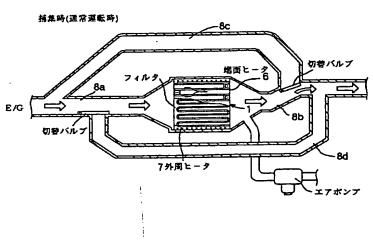


【図9】



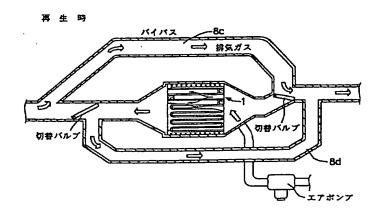


【図10】

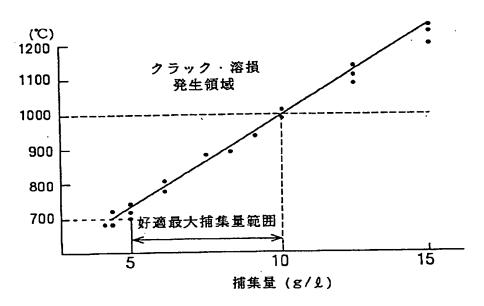


[図3]

【図4】



【図7】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.' F O 1 N 3/02 識別記号 庁内整理番号

R

FΙ

技術表示箇所

(72)発明者 村田 信彦

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電

装株式会社内